



일본의 나노글라스 Technology 동향



류 봉 기

부산대학교

bkryu@pusan.ac.kr

최근 일본에서는 장기불황극복과 국가경쟁력강화의 일환으로, 기업, 연구소 및 대학 등에 대한 지속적 구조조정과 동시에 IT, NT, BT, ET 등 특정분야에 대한 연구투자비를 집중배정하여, 각 분야의 선도적 연구자들에 의해 추진케하고 있다. 한편, 우리 정부에서도 올해부터 5년간 약 35조원규모의 국가연구개발비를 ST, CT 등을 추가한 6대 국가전략기술분야에 집중투자할 전망이며, 실시 원년인 올해는 특히 NT분야에 작년대비 183%가 증액된 1033억원이 책정됨에 따라, 국내 글라스 및 세라믹의 관련연구자들도 정부지원금의 수혜기회 획득뿐만아니라 자신의 연구역량

계발을 위한 연구방향의 설정 등 대응전략수립에 고심하고 있다.

본고는, Table 1에 요약한 ‘일본의 나노글라스 technology 의 연구 개발 동향’을 통해, NT 분야 중에서도 특히 나노글라스 technology(초미세로 물질구조를 제어하여, 기능·특성의 향상과 신기능의 발현을 꾀하는 글라스 관련 기술)의 기반연구개발 및 지식체계화의 추진현황을 참조하여, 국내 글라스, 세라믹 연구자들의 NT분야 연구과제지원시 참고자료로 삼거나, 각자가 향후 10년간 국내 글라스분야의 연구 및 발전방향 설정에 있어서 참고가 되었으면 한다.

Table 1. 일본의 나노글라스 Technology의 연구 개발 동향

배경	- 전기전자, 정보통신, 환경, 에너지 등의 광범위한 분야의 기반기술인 재료기술을 21세기 혁신기술로서 변모시키기 위해 나노재료기술이 있으며, 특히 글라스재료는 결정재료에 비해 넓고 연속적인 조성선택특성에 따라, 구조자유도 또한 커지고 그 결과 조성과 구조의 많은 조합이 가능하여 ‘잠재적 특성 및 기능’이 있다. 하지만 종래의 글라스재료기술은 조성의 제어와 열처리 등 마크로한 구조제어에 의존해 온 것에 반해, 이러한 ‘잠재적 특성 및 기능’의 극한적으로 발현시키기 위해서 1nm 미하의 원자·분자레벨의 구조제어, 빛의 파장의 1/10에 상당하는 수 nm의 초미립자분산제어, 등의 이른바 나노레벨의 글라스구조제어기술의 체계화 및 기반기술 구축 등이 절실히 요구되고 있다.											
	- 목적 ; 무기비정질재료의 원자·분자레벨의 구조를 제어하여 신기능을 부여하거나, 이질상을 재료표면과 재료내에 배열하는 기술 등을 수행하여, 나노글라스에 관련한 신재료개발에 필요한 기술기반 구축 - 목표 ; 2006년까지 레이저조사와 CVD 등에 의해, 원자·분자레벨의 구조 초미립자 등의 구조, 고차구조의 제어 및 3차원광희로재료기술에 관련한 글라스구조제어기술확립 및 기술체계화											
목적 및 목표												
내용구성	<table border="0"> <tr> <td>① 원자·전자레벨의 구조제어 기술</td> <td>- 글라스중의 활성이온, 결합의 전자상태 등의 계측, 평가기술 - 굽힘율 등의 광학적 특성제어를 위한 외부장 조작기술개발</td> </tr> <tr> <td>② 초미립자 등의 구조제어 기술</td> <td>- 글라스로 재증 온도의존성이 다른 이질상의 미세석출기술 - 초미립자를 고농도로 균일하게 분산시킨 글라스재료의 제작기술개발</td> </tr> <tr> <td>③ 고차구조제어 기술</td> <td>- 굽힘율, 시세특성이 다른 이질상을 주기적으로 형성시키는 기술 - 누께 방향으로 연속한 유기치료상을 하이브리드화한 글라스막 형성 기술</td> </tr> <tr> <td>④ 3차원회로재료 기술</td> <td>- 굽침율차를 갖는 초미세파토의 광도파로 형성기술의 개발 - 인공광결정중의 광률폭, 분기, 합류부를 포함하는 3차원 광희로 형성 기술 - 초고밀도 기록이 가능한 광메모리디스크용 글라스 박막재료기술 - 광장호흡 광을 광장분리하여, 복수정보의 동시처리 가능한 광메모리 헤드기술</td> </tr> <tr> <td>⑤ 기술의 체계화</td> <td>- 조성, 공정, 구조 및 특성의 상관, 특히 특이 현상발현 영역에서의 정량화기술 - 기업·연구소·대학·민간법인체 등의 공동연구체형성에 의한 연구실시체계</td> </tr> </table>		① 원자·전자레벨의 구조제어 기술	- 글라스중의 활성이온, 결합의 전자상태 등의 계측, 평가기술 - 굽힘율 등의 광학적 특성제어를 위한 외부장 조작기술개발	② 초미립자 등의 구조제어 기술	- 글라스로 재증 온도의존성이 다른 이질상의 미세석출기술 - 초미립자를 고농도로 균일하게 분산시킨 글라스재료의 제작기술개발	③ 고차구조제어 기술	- 굽힘율, 시세특성이 다른 이질상을 주기적으로 형성시키는 기술 - 누께 방향으로 연속한 유기치료상을 하이브리드화한 글라스막 형성 기술	④ 3차원회로재료 기술	- 굽침율차를 갖는 초미세파토의 광도파로 형성기술의 개발 - 인공광결정중의 광률폭, 분기, 합류부를 포함하는 3차원 광희로 형성 기술 - 초고밀도 기록이 가능한 광메모리디스크용 글라스 박막재료기술 - 광장호흡 광을 광장분리하여, 복수정보의 동시처리 가능한 광메모리 헤드기술	⑤ 기술의 체계화	- 조성, 공정, 구조 및 특성의 상관, 특히 특이 현상발현 영역에서의 정량화기술 - 기업·연구소·대학·민간법인체 등의 공동연구체형성에 의한 연구실시체계
① 원자·전자레벨의 구조제어 기술	- 글라스중의 활성이온, 결합의 전자상태 등의 계측, 평가기술 - 굽힘율 등의 광학적 특성제어를 위한 외부장 조작기술개발											
② 초미립자 등의 구조제어 기술	- 글라스로 재증 온도의존성이 다른 이질상의 미세석출기술 - 초미립자를 고농도로 균일하게 분산시킨 글라스재료의 제작기술개발											
③ 고차구조제어 기술	- 굽힘율, 시세특성이 다른 이질상을 주기적으로 형성시키는 기술 - 누께 방향으로 연속한 유기치료상을 하이브리드화한 글라스막 형성 기술											
④ 3차원회로재료 기술	- 굽침율차를 갖는 초미세파토의 광도파로 형성기술의 개발 - 인공광결정중의 광률폭, 분기, 합류부를 포함하는 3차원 광희로 형성 기술 - 초고밀도 기록이 가능한 광메모리디스크용 글라스 박막재료기술 - 광장호흡 광을 광장분리하여, 복수정보의 동시처리 가능한 광메모리 헤드기술											
⑤ 기술의 체계화	- 조성, 공정, 구조 및 특성의 상관, 특히 특이 현상발현 영역에서의 정량화기술 - 기업·연구소·대학·민간법인체 등의 공동연구체형성에 의한 연구실시체계											
기타	연구실시 및 관리체계 - 연구실시 및 관리체계 - 연구개발 산체의 관리집행의 책임과 결정권은 NEDO가 가지나, 경제주체와 연구개발주체의 협력 관계도를 통해 연구개발의 목적목표달성을 위한 지원 및 관리체계											

Trends of Nano-Glass Technology in Japan, B.K.Ryu, Pusan National University